



Владимир Владимирович Слепцов – доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, лауреат премии Правительства РФ, заведующий кафедрой «Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии» МАТИ-РГТУ имени К.Э.Циолковского.

Работает в области ионно-плазменной технологии синтеза твердых тонкопленочных структур (нанесения пленок, травления, очистки и модификации), нанокompозитных многослойных структур на основе углерода с квантовыми ямами, создания ионно-плазменных устройств и оборудования для микроэлектроники, оптики, приборостроения и ряда других областей техники. Руководитель научной школы «Ионно-плазменная инженерия поверхности», в состав которой входят три доктора технических наук, четыре кандидата технических наук.

В результате научной деятельности имеет более 200 научных трудов (монографии, статьи, патенты, авторские свидетельства, доклады на конференциях).

ISBN 978-5-00077-202-7



9 785000 772027